

新電波暗室竣工 記念講演会・見学会

～EMC測定のための新しい施設を一挙公開します～



F A X 申込み用紙

FAX 0725-51-2513

大阪産業技術研究所 経営企画部 宛

日時 2018. **3.27** **火** 13:15～16:50
(受付 12:30より)

場所 (地独) 大阪産業技術研究所和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

1枚の申込み用紙について1名に限ります。(同一会社で複数お申込みの方は、お申込み人数分をコピーしてお送りください)

<p>【1】 参加区分 (a)～(c)のうち、1つの <input type="checkbox"/>にチェックしてくだ さい。</p>	<p><input type="checkbox"/> (a) 1部（講演会）・2部（見学会）の両方参加</p> <p><input type="checkbox"/> (b) 1部（講演会）のみ参加</p> <p><input type="checkbox"/> (c) 2部（見学会）のみ参加</p>
<p>【2】 会社名</p>	
<p>【3】 -1 参加者氏名</p>	
<p>【3】 -2 部署名</p>	
<p>【3】 -3 役職名</p>	
<p>【4】 -1 電話番号</p>	
<p>【4】 -2 F A X 番号</p>	
<p>【4】 -3 電子メール</p>	
<p>【5】 来所手段 (a)または(b)のどちらか1つ の<input type="checkbox"/>にチェックしてください。</p>	<p><input type="checkbox"/> (a) 電車・バス</p> <p><input type="checkbox"/> (b) 自動車 ※研究所構内に無料駐車場があります</p>

申込記載内容は(地独)大阪産業技術研究所が適正に管理し、本講演会に係る参加者集計および連絡、ならびに講演会終了後の問い合わせ等に使用させていただきます。